

第4回測量・点検・調査分科会 講演会のご案内

目的

ドローン・ロボット・先端技術・デジタル技術・AI技術を活用した実証試験。
今回は、「応力発光」についての講演会。



日時

令和4年11月11日(金) 13:30~(1時間程度)

※講演後にご質問や意見交換の時間を含みます。

場所

「西日本ロボット・ドローンセンター」大分市大分流通業務団地1丁目2-2

演題

『応力発光画像によるインフラ状態・予知診断技術の開発』
(応力発光センサシートの展示)

講師

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
センシングシステム研究センター 4Dビジュアルセンシング研究チーム
研究チーム長 寺崎 正 氏

主催

大分県ドローン協議会 測量・点検・調査分科会
分科会長 伊東 修 (株)テクノコンサルタント

申込 方法

お申し込みフォームにて、必要事項記入の上、送信してください。

<https://forms.gle/B1ztzMkrTZGjk77g9>

お申込み〆切: 令和4年11月9日(水) 17:00

先着20名程度



注意事項

・新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力をお願いします。

お問合せ先

分科会事務局: 西日本ロボット・ドローンセンター 担当: 山田
TEL:097-578-7811 E-mail: info@wj-rdc.jp